PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-048972

(43) Date of publication of application: 10.03.1986

(51)Int.CI.

H01L 27/14 611C 27/00 HO4N 5/335

(21)Application number: 59-170919

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

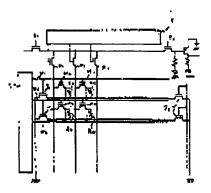
16.08.1984

(72)Inventor: MATSUO SHUICHI

(54) SEMICONDUCTOR IMAGE MEMORY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To realize a semiconductor image memory device capable of retaining memory for a prolonged period of time by a method wherein every one of the picture element section of a solid-state image pickup element is provided with an NMOS-type involatile analog memory and the source is grounded with the intermediary a photoconductive element. CONSTITUTION: The picture element sections M11. M12 of an X-Y matrix-type image pickup element are provided with NMOS-type analog memories and the sources of the memories are grounded through photoconductive elements R11, R12, respectively. Amorphous silicon, with its conductivity factor variable across 3~4 digits in magnitude under different levels of optical energy, is used for the constitution of the photoconductive elements. With the memory device mechanism designed as such, when WRITE voltages. dependent upon the size of optical energy the photoconductive elements R11, R12 are exposed to, are



applied across gates and sources, the information is kept for a prolonged period of time in the NMOS-type analog memories M11, M12.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-48972

@Int,CI,4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)3月10日

H 01 L 27/14 G 11 C 27/00 H 04 N 5/335 7525-5F 6549-5B

6549—5B 6940—5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

半導体画像記憶装置

劉特 顧 昭59-170919

魯出 顧 昭59(1984)8月16日

⑦発明者 松

松尾 货一

旅訪市大和3丁目3番5号 株式会社旅訪精工舍內

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

勿出 願 人 株式会社諏訪蒂工会

砂代 理 人 弁理士 最上 務

40

. 張明の名称

华 群 休 哲 像 配 绿 要 配

特許数なの紙機

(1) 国体拠企業子の各国業に不揮発性アナログメモリを有する単導体国際配位業配に於いて、数不揮発性アナログメモリ社変化度と電荷接進単位を対する監化成から成るゲート的最減を用いたメヨロ B 重で、政不揮発性アナログメモリのソースを光端電票子を介して接地することを再改とする単準体重像配信集量。

図首記光導電索子が非晶質シリコンであることを 転数とする特許論文の範囲第1項記載の半導体責 像記録函数。

(3) 前記数化鉄の灰原が10〜の 元である非品質数化 砂果成であるととを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記数の半等体質像記憶数数。

心前記念化終の蘇厚が100~800~である非 品質量化磁気線であることを特徴とする特許請求 の範囲無1項記載の半導体面像記憶装置。 例前記非品質強化硅炭資中に水炭原子を 0.1 a.5 以上含まないことを特徴とする特許別次の範囲部 1項記載の半導体面像配位装置。

発明の辞紙な説明

(技術分析)

本発明は、半導体関係記憶装配に関する。

[位央技術]

羽間 61- 48972(2)

電波成分が加算されて、記憶信頼は劣化するという問題点がある。

(自動)

本籍明は、との様を問題点を解決するもので、その目的とするととろは、操像架子の各面層都に 以来でき数アナログメモリを設けて、験以来でき 数アナログメモリのソースを光導電索子で介して 数地するととにより、光等電架子で感受した光情 報を不探発性以来のま型フナログメモリに長期間 にむたり記憶して経像面上で菌像処理を行なえる 半導体質像記憶装置を提供することにある。

(根接)

本発明の半導体電像配位返配は、エードマトリックス型操作業子の各箇業部にメリロの型アナログメモリを設けて、対メリロの型アナログメモリを設けて、対メリロのシースを光導電景子を介して接地するととにより、数光減低素子に思封される光速度に応じた客を込み電圧が、ゲート,ソース間に供給され、光情報を対メリロの型アナログメモリに任期間にわたり配位するととを特徴とする。

て、データ旅に何えばは『水印加される。従って、 光帯電気子Ru の小端子は、M N C を重フナログ メモリュロのソースにつながり。他の一端子は、 スイッチェ、がオンして、袋地されているため、 先等電票子に入射する光の弦座によって、XXO 8 以アナログメモリメロ のソースの 佐位 が5 7~ 0 ▼に変化し、ゲート。ソース制電位 おは 7 ~ 30 7 に変化する。先強度に応じた3 2 3 3 3 7 ナロ グスイッナのしきい盆の変化を磨るに示す。これ だより、先強症だ応じた電子が、痒い硬化膜をト ンネルして31808型プナログメモリ310空化 以中に推殺され、光情報を長期間配位保持する。 第2に、読み出し状盤を示す。例えば、4×0 8 型アナログメモリ N n が選択されたとする。 放 **今出しスイッチミ』, 5 gボネンし、MBOB型メ** そりのソースが、光写電米子3.11 を介せずに、宣 扱係地される。 ¥ ¥ O B 型アナログスイッチ ¥ ii のゲート電板には、5 7 水印加され、データ放り に記位情報が親多出される。

許るに、前去状態を示す。何えば、すべてのデ

(夹准例)

以下、本発明について実施的に基づき詳細に設 現する。

第1 図は、半年体面但記憶設置の構成の一英施例を示す。1 は、スデコーが回路、2 はてデコーが回路、2 はてデコーはアロがであり、D 1、D 1はデータ保 に配置した はフーン 酸を介して、マトリックス状に配置しないた はコロの 型アナログメモリであり、それぞれのいる。との非常気があられている。との非は気がいる。 たいている。との非は気がりコンは、元改定により変化する可変症状気子として用いて、光改度により変化する可変症状気子として用いる。

まず第1に、上記実施例の先情報書を込みの場合について説明する。とこで、例えば単当 0 8 型フナログメモリエロが選択されたとする。との時、ワード誌に20 ▼が印加され、単2 0 8 型アナログメモリエロのゲート電板に20 ▼がかかる。また、データ級 D 、が選択され、スインナロロがオンし

・タ級に30 ▼印加し、すべてのクード様に 0 ▼印加することにより、ソース・ゲート間に30 ▼水水かり、MM08亜アナログノモリML・MMTO登化験中に指理されている電子がソース倒へトンネルして、配位されている情報を指表する。

정교도61- 41972(3)

急級隊8を収放してから、光帯電景子である非晶 表面は、機像菌上で関係処理が行なりととができ ダンリコン8をプラズマ♀♀□性により収取、エ るといり効果を有する。 ッテンダする。最後に、コンダタトホールをおけ 一方、♀♀□濫婦像菓子は、信号がメモリ内を て、¥¥♀3直アナロダメモリのソース?と元津 収次参勤したがら取り出される元め、任意の両数

をるという効果も有する。

国面の無単な短期

第1回は、本発列の半等体質像配性経費の構成を示す図。第2回は、光等電子子に入射する光量時間機に対する M M の 9 起フナログメモリのしきい位の変化 ATP A を示す図。第8回は、本発列の半端体質像配位装置の製造工程を示す図。

1 …エーチョーチ回路

2ーエーデコーダ回路

3…3量シリコン書板

4 - 非品質微化磁果膜

5 一非品煮食化硅余属

6 -- 熱酸化腺

7 m ゲート電極

8 一片间边录集

9 …非正質シリコン

10 - ソース , ドレイン

以一プルミ尼雄

D₁ , D₂ ルデータ辞

〒1、〒2 ークード盤

8,~ 8, 7,7, - スイッテングトランジスタ

Ym , Mm - M M O B # 7 + a # 3 4 5

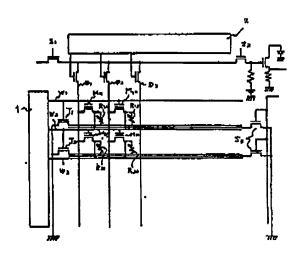
Att , Att ··· 先等電景子

보 보

出單人 提卖会社员助称工会

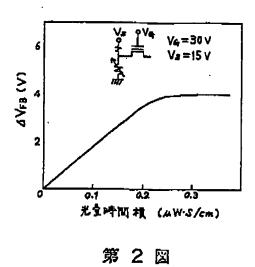
代准人 弁理士 录 上

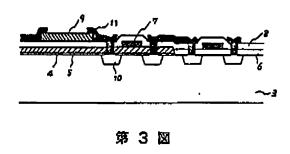




第 1 図

特別時C1- 48972(4)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.